

日本表面真空学会学会賞（真空部門）決定のお知らせ

公益社団法人日本表面真空学会
会長 大門 寛

本誌61巻6号にて、日本表面真空学会学会賞（真空部門）（第5回日本真空学会学会賞に当たります）等の候補者推薦を会員の皆様にお願ひ致しました。「真空、表面および関連する科学・技術とその産業利用の進歩発展に関して顕著な功績をあげた正会員に授賞する」とする旧日本真空学会の規程に沿って、厳正な選考を行った結果、次の1名の方に、本年度の日本表面真空学会学会賞（真空部門）を贈呈することになりました。

日本表面真空学会学会賞（真空部門）贈呈式は、平成30年11月19日～21日に開催される学術講演会期間中に行います。

記

日本表面真空学会学会賞（真空部門）

受賞者： 岡本 幸雄（東洋大学名誉教授）
受賞業績： 「プラズマ生成とプラズマプロセスとに関する研究開発並びにその産業利用に関する貢献」

贈呈式

日時：平成30年11月20日（火）

場所：神戸国際会議場

〒650-0046 兵庫県神戸市中央区港島中町6丁目9-1

問い合わせ：公益社団法人日本表面真空学会 事務局

〒113-0033 文京区本郷5-25-16 石川ビル5階

電話：03-3812-0266

E-mail: office@jvss.jp